PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-181068

(43) Date of publication of application: 30.06.2000

(51)Int.CI.

GO3F 7/075 B41N 1/14

GO3F 7/00

(21)Application number: 10-360642

(71)Applicant: DAINIPPON INK & CHEM INC

(22)Date of filing:

18.12.1998

(72)Inventor: SHIMIZU SHINJI

KOJIMA YASUHIKO

OE KOJI

MINAMI TSUTOMU TADANAGA SEIJI

MATSUDA ATSUNORI

(54) ORIGINAL PLATE OF PLANOGRAPHIC PRINTING PLATE AND MANUFACTURE OF PRINTING PLATE USING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an original plate of a planographic printing plate that enables a novel plate making method with which an image can be formed by irradiation with light in the offset printing field.

SOLUTION: A petaloid alumina layer, a titanium dioxide layer and a coating of a polysiloxane containing silicon atoms to which organic groups bond are successively disposed on a glass, ceramic or metallic substrate to obtain the objective original plate of a planographic printing plate. The original plate is imagewise irradiated with an active light, high density energy light or radiation for manufacturing the objective printing plate.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2. **** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The lithography version original edition characterized by preparing on a base a petaloid alumina layer, a titanium oxide layer, and the polysiloxane coat containing the silicon atom which the organic machine combined at this order.

[Claim 2] The lithography version original edition according to claim 1 which is the alumina layer of the petaloid which said petaloid alumina layer dries a coat with the application liquid which consists of an aluminum alkoxide and a stabilizing agent at least, and becomes by having carried out hot water processing or heating steam treatment of the alumina film which heat-treated and formed membranes, and having dried and calcinated it.

[Claim 3] The lithography version original edition according to claim 1 or 2 whose organic machine concerned in the polysiloxane coat containing said silicon atom which the organic machine combined is at least one sort chosen from the group which consists of the alkyl group, the alkylene machine, aryl group, and heterocycle machine of carbon numbers 1-30.

[Claim 4] The polysiloxane coat containing said silicon atom which the organic machine combined as the organic machine concerned The alkoxysilane compounds which have at least one of at least one sort of organic machines chosen from the group which consists of the alkyl group, the alkylene machine, aryl group, and heterocycle machine of carbon numbers 1-30 The lithography version original edition given in any of the claims 1-3 which are what is prepared from the partial hydrolysis condensate of the alkoxysilane compounds concerned, or the hydrolysis condensate of the alkoxysilane compounds concerned they are.

[Claim 5] The lithography version original edition given in any of the claims 1-4 said bases of whose are a glass substrate, a ceramic substrate, or a metal substrate they are.

[Claim 6] the lithography version original edition given in any of claims 1-5 they are -- an activity beam of light, a high-density energy beam of light, or radiation -- a picture -- the printing lithographic plate production method characterized by irradiating like and producing a printing lithographic plate

[Translation done.]

Oblon

;+81 3 5330 6044 # 46/ 54

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-181068

(43)Date of publication of application: 30.06,2000

(51)Int.CI.

603F 7/075 B41N 1/14 603F 7/00 603F 7/09

(21)Application number: 10-360642

(22)Date of filing:

18.12.1998

(71)Applicant: DAINIPPON INK & CHEM INC

(72)Inventor: SHIMIZU SHINJI

KOJIMA YASUHIKO

OE KOJI

MINAMI TSUTOMU TADANAGA SELJI MATSUDA ATSUNORI

(54) ORIGINAL PLATE OF PLANOGRAPHIC PRINTING PLATE AND MANUFACTURE OF PRINTING PLATE USING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an original plate of a planographic printing plate that enables a novel plate making method with which an image can be formed by irradiation with light in the offset printing field. SOLUTION: A petaloid alumina layer, a titanium dioxide layer and a coating of a polysiloxane containing silicon atoms to which organic groups bond are successively disposed on a glass, ceramic or metallic substrate to obtain the objective original plate of a planographic printing plate. The original plate is imagewise irradiated with an active light, high density energy light or radiation for manufacturing the objective printing plate.

BEST AVAILABLE COPY

http://www19.ipdl.jpo.g .jp/PA1/result/detail/main/wAAAqXa4gvDA412181068P1.ht... 03/07/01

Fι

(19)日本国特許庁 (JP)

(51) Int. C1. 1

(12)公開特許公報 (A)

(II)特許出願公開番号 特開2000-181068

テーマコード (参考)

(P2000-181068A) (43)公開日 平成12年6月30日(2000.6.30)

G03F	7/075	511	C03F	7/07	5	511	2H025	
BAIN	1/14		841N	1/14			2H 09 6	
G03F	7/00	503	C03F	7/00		503	2H114	
	7/09	501		7/09		501		
			審	查請求	未請求	請求項の数6	οι	(全8页)
(21)出願番号		特願平10-360642	(71) 壯	(71) 出願人 000002886				
					大日本イ	ンキ化学工業核	大会社	
(22) 出願日		平成10年12月18日(1998.12.18)	1		東京都板	橋区扳下3丁目	35番58	导
			(72) 発	明者	清水 真)		
					群馬県館	林市大街道1-	9 -14	
			(72) 癸	明者	児島 靖	彦		
					埼玉県鴻	巣市赤見台1-	-14 - 3 -	-403
			(72) 発	明者	小江 紘	司		
			l		埼玉県北	本市東間 5 -90)	
			(72) 発	明者	南 罗			
					大阪府大	阪狭山市大野台	12-7	– 1
			(74) (%	迎人	10008876			_
				•	弁理士	高橋 勝利		
				最終頁に続く				

(54) 【発明の名称】平版印刷版原版およびそれを用いた印刷刷版作製方法

識別記号

(57)【要約】

【課題】 オフセット印刷分野において、光照射により 画像形成できる新規な製版方法が可能な平版印刷版原版 を提供する。

【解決手段】 本発明の第一の構成は、ガラス、セラミックあるいは金属製の基板上に花弁状アルミナ層、酸化チタン層、有機基が結合した珪素原子を含有するポリシロキサン途膜層をこの順に設けて成ることを特徴とする平版印刷版原版であり、第二の構成は、前記した印刷版原版に活性光線、高密度エネルギー光線又は放射線を画像様に照射することを特徴とする印刷刷版作製方法である。

(2)

特別2000-181068

【特許請求の銃囲】

【請求項1】 基体上に化弁状アルミナ菌、酸化チタン 層、有機基が結合した球素原子を含有するポリシロギサ ン錠膜層をこの順に設けたことを特徴とする平版印刷版 原版。

【請求項2】 前記した花弁状アルミナ層が、少なくと もアルミニウムアルコキシドと安定化剤とからなる塗布 液で皮膜を乾燥し熱処理して成膜したアルミナ膜を、熱 水処理又は加熱水蒸気処理し、乾燥、焼成したことでな る花弁状のアルミナ層である請求項1に記載の平版印刷 10 0.752号、同9-171,254号、同9-21

【請求項3】 前記した、有機基が結合した珪素原子を 含有するポリシロキサン塗膜層に於ける当該有機基が、 炭素数1~30のアルキル基、アルキレン基、アリール 基および複素環基より成る群から選ばれる少なくとも1 種である請求項1又は2に記載の平版印刷版原版。

【請求項4】 前記した、有機基が結合した珪素原子を 含有するポリシロキサン強膜層が、当該有機基として、 炭素数1~30のアルキル基、アルキレン基、アリール 基および複素環基より成る群から選ばれる少なくとも1 20 種の有機基の少なくとも1個を有するアルコキシシラン 化合物類、当該アルコキシシラン化合物類の部分加水分 解縮合物もしくは当該アルコキシシラン化合物類の加水 分解縮合物より調製されるものである請求項1~3の何 れかに記載の平版印刷版原版。

【請求項5】 前記した基体が、ガラス基板、セラミッ ク基板又は金属製基板である請求項1~4の何れかに記 蚊の平版印刷版原版。

【請求項6】 請求項1~5の何れかに記載の平版印刷 版原版に、活性光線、高密度エネルギー光線又は放射線 30 学的ないしは物理的変化を超こす化合物を含有せしめ、 を画像様に照射し、印刷刷版を作製することを特徴とす る印刷刷版作製方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、オフセット印刷分 野で使用される平版印刷版に関し、特に新規な基板を持 つ平版印刷版原版およびそれを用いた新規な印刷刷版作 製方法に関する。

[0002]

刷版原版は、活性光線あるいは高密度エネルギー光線を 画像様に照射し、該照射部をアルカリ性現像液に可溶化 - せしめて除去し、残された非面ぬ部を印刷刷版のインキ 受容部として印刷に供する方法、あるいは高密度エネル ギー光線を用いて画像様にインキ受容層を燃焼・破壊さ せ、残された非破壊部をインキ受容部として印刷に供す る方法などが知られている。

【0003】具体的な従来技術としては、例えば、特開 昭57-212, 436号、同57-212, 437

号、特開平3-9,360号、同3-211,555号 等による、表面を親水性処理した基板の上にアルカリ水 可溶性又は膨潤性のポリマーとローキノンジアジド化合 物を主構成成分とする感光性層を設け、活性光線照射に より照射部をアルカリ水に可溶化せしめ、その後アルカ り性現像液により該照射部を溶解除去し、残された非画 像部をインキ受容部とする印刷刷版を得る技術がある。 【0004】又、別の技術として、例えば、特開平1-20,629号、同7-271,029号、同8-22 1,863号、同9-211,864号、同9-21 1,865号、同9-304,931号等による、表面 を親水性処理した基板の上に、アルカリ水可熔性又は膨 潤性のポリマー、光を吸収し熱を発生する物質及び熱に より酸を発生する化合物を主構成成分とする感熱性層を 設け、高密度エネルギー光線照射により照射部をアルカ リ水に可溶化せしめ、その後アルカリ性兇像液により該 照射部を溶解除去し、残された非画像部をインキ受容部 とする印刷刷版を得る技術がある。

【0005】更に、例えば、特別平9-1,916号、 同10-3, 164号、同10-39, 498号等によ る、表面を親水性処理した基板の上に、バインダー樹 脂、光を吸収し熱を発生する物質及び熱により分解する 化合物を主構成成分とする樹脂層を設け、高密度エネル ギー光線照射により照射部を燃焼・破壊して除去し、残 された非面像部をインキ受容部とする印刷刷版を得る技 術がある。

【0006】これらの技術はいづれも表面を叙水性処理 した基板の上に樹脂層を設け、樹脂層中に光を受けて化 光線の照射後、樹脂層照射部に起こる化学的ないしは物 理的変化を利用して照射部を除去して印刷刷版を得る技 術である。

【0007】一方、光触媒性酸化チタンを用いた皮膜 は、例えば、特開年7-155, 598号、闷8-6 6,635号、同8-131,834号、同8-13 1,842号、同8-224,481号、同9-57, 912号、同9-78, 791号、同9-225, 38 7号、同9-227, 156号、同9-227, 805 【従来の技術】オフセット印刷分野で使用される平版印 40 号、同9-227,829号、同9-227,831 号、同9-227, 832号、同9-241, 038 号、同10-81,840号、同10-85,608 号、同10-85,609号、同10-85,610 号、例10-95、635号、同10-114、545 号、同10-114,546号、国際公開發号96-1 4, 932号、同96-29, 375号、同97-2 3, 572号等に於いて、それらを用いた部材や形成方 法について開示されている。即ち、例えば、テトラエト キシチタンのような有機チタン化合物の加水分解と脱水 号、同 5 8 - 8 7、 5 5 5 号、同 6 1 - 2 4 5、 1 5 4 50 縮重合により先ず基材の表面を無定形チタニアで被覆

03- 7- 9; 3:37PM;志首

し、次いで400~600℃の温度で焼成することによ り、無定形チタニアを結晶性チタニア(アナターゼ)に 相変化させることにより、水との接触角が極めて小さい 耐摩耗性に優れた基材表面を形成することができる。更 に、光触媒性チタニアにシリカ又は酸化錫を配合させる 好ましい別の方法もある。又別の方法として、未硬化又 は部分的に硬化したシリコーン(オルガノポリシロキサ ン) 又はシリコーンの前駆体からなる塗膜形成要素に光 触媒酸化チタンを分散させてなる塗料用組成物を基材の 表面に塗布し、塗膜形成要素を硬化させてシリコーン塗 10 膜を形成した後、光触媒を光励起すると、シリコーン分 子の珪素原子に結合した有機基は光触媒作用により水酸 基に置換され、光触媒性コーチングの表面は超親水化さ れる。更に、表面エネルギー増強剤として、固体酸又は 固体塩基を添加することは、親水性を保持するため好ま しい

【0008】このようにして作製された光触媒性酸化チタンを用いた皮膜表面に、光触媒のパンドギャップエネルギーより高い光エネルギーの変長の光を照射すると、光励起された表面は高度に親水化する。この特性を利用 20して、例えば、鏡の防器作用、窓ガラスの防器作用、セラミック表面の汚染防止作用、セラミック表面の抗菌作用等への応用等が図られている。しかしながら、従来の光触媒酸化チタンを用いた皮膜表面は、光励起を中断すると親水性が次第に減衰する点、親水性は高いものの表面に於ける保水性が乏しい点等の問題があり、平版印刷用の抵板表面材料として利用されたことはなかった。

100091

【発明が解決しようとする課題】本発明の第一の課題 は、酸化チタンの光励起による親水化を利用した平版印 30 刷版原版であって、親水性の維持、保水性及びインキ受 容性に優れた平版印刷用の平版印刷版原版を提供するこ とである。又、本発明の第二の課題は、前記した印刷版 原版を用いて、光を照射するだけという非常に簡便でク リーンな製版方法を特徴とする印刷刷版作製方法を提供 することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、酸化チタンの薄膜を花弁状アルミナ層の上に設けることによって、保水性に乏しい等の、印刷版用基板として使用する 40 際の問題点を解決できることを新たに発見し、しかも酸化チタン層上に有機基が結合した建素原子を含有するポリシロキサン強膜層を設けることによりインキ受容性が高まり、平版印刷版原版として使用可能なことを見出した。更に、このようにして得られる平版印刷版原版は、光を画像様に照射するだけの極めて簡便な方法、且つ、前述した従来の製版技術とは全く異なる原理による新しい方法で印刷刷版を製版出来ることを見出し本発明に至ったものである。

【0011】即ち、本発明の第一の構成は、ガラス基

板、セラミック基板又は金属製基板等を基体とし、該基体上に花弁状アルミナ層、酸化チタン層、有機基が結合した建素原子を含有するポリシロキサン発膜層をこの順に設けたことを特徴とする平版印刷版原版である。又、本発明は前記した花弁状アルミナ層が、基体上に少なくともアルミニウムアルコキシドと安定化剤とからなる塗布波で皮膜を乾燥し熱処理して成膜したアルミナ膜を、熱水処理又は加熱水蒸気処理し、乾燥、焼成して作製する花弁状アルミナ層である平版印刷版原版を含む。

【0012】又、本発明の構成は、前記した有機基が結合した理素原子を含有するポリシロキサン涂膜層に於いて、当該有機基が炭素数1~30のアルキル基、アルキレン基、アリール基及び複素環基より成る群から選ばれる少なくとも1種である平版印刷版原版を含む。更に、本発明の構成は、前記した有機基が結合した理素原子に結合した有機基として、炭素数1~30のアルキル基、アルキレン基、アリール基及び複素環基より成る群から選ばれる少なくとも1種の有機基の少なくとも1個を有するアルコキシシラン化合物類、当該アルコキシシラン化合物類の部分加水分解縮合物もしくは当該アルコキシシラン化合物類の加水分解縮合物もしくは当該アルコキシシラン化合物類の加水分解縮合物より調製されるものである平版印刷版原版を含む。

【0013】本発明の第二の構成は、前記した平版印刷版原版に、活性光線、高密度エネルギー光線又は放射線を画像様に照射して印刷刷版を作製することを特徴とする印刷刷版作製方法である。

[0014]

【発明の実施の形態】本発明の平版印刷版原版について 説明する。

【0015】本発明の平版印刷版原版は、まず、基体上に花弁状アルミナ層を設けたことを第一の特徴とする。本発明に用いることのできる基体としては、平版印刷版として利用することを考えて、ガラス基板やセラミック基板又は好ましくは厚さ1mm以下、更に好ましくは厚さ0.5mm以下の鉄板、ステンレス鋼板、トタン板、ニッケル鍍金鋼板、クロム鍍金鋼板等の金属製基板薄板で300℃以上での加熱焼成条件下でも相変化等の変質を起こさないものを選んで使用される。

40 【0016】本発明の平版印刷版原版は上記の務体上に 花弁状アルミナ層を設けて作製される。ガラス基板上に 花弁状アルミナ層を設けることは公知であって、例え ば、南努ら、J. Ceram. Soc. Japan, V ol. 103, No. 6, 582-585 (199 5). 、南努ら、Proc. of XVII, Inte r. Congress on Glass, Vol. 4, 445-449 (Beijing, China, 1 995). 、南努ら、New Glass, Vol. 1 2, No. 2, 42-45 (1996). 、南努ら、S 50 ol-Gel Optics IV, Proc. of 03- 7- 9; 3:37PM; 志曾

(4)

特開2000~181068

6

SPIE, Vol. 3136, 168-175 (San Diego, USA, 1997). 、南努ら, J. Am, Ceram. Soc., Vol. 80, No. 4, 1040-42 (1997). 、南努ら, J. Am. Ccram. Soc., Vol. 80, No. 12, 3213-16 (1997). 、南努ら、表面技術, Vol. 48, No. 3, 58-63 (1997). 、特別平9-202, 649号、同9-202, 650号、同9-202, 651号等に、花弁状アルミナ層及びその形成方法について開示されている。

5

【0017】本発明に於いては、花弁状アルミナ層はガラス基板上のみではなく、セラミック基板や好ましくはステンレス鋼板、トタン板、ニッケル鍍金鋼板、クロム鍍金鋼板等の金属製基板上に設けて用いられる。即ち、花弁状アルミナ層を基体上に設ける具体的な方法としては、基体上に少なくともアルミニウムアルコキシドと安定化剤とからなる塗布液で皮膜を乾燥し熱処理して成膜したアルミナ膜を、然水処理又は加熱水蒸気処理し、乾燥、焼成して作製することにより遠成できる。

【0018】本発明に用いることのできるアルミニウム 20 アルコキシドとしては、例えば、アルミニウムエトキシド、アルミニウムイソプロポキシド、アルミニウムー n ーブトキシド、アルミニウムー s e c ープトキシド、アルミニウムアセトナート等を挙げることができる。

【0019】本発明に用いる安定化剤としては、具体例 として、例えば、アセチルアセトン、ジピロバイルメタ ン、トリフルオロアセチルアセトン、ヘキサフルオロア セチルアセトン等の1、3-ジケトン(β-ジケトン) 化合物類及び/又はアセト酢酸メチル、アセト酢酸エチ 30 ル、アセト酢酸アリル、アセト酢酸ペンジル、アセト酢 酸ーisoーブロビル、アセト酢酸-teょtーブチ ル、アセト酢酸ーisoーブチル、アセト酢酸ー2ーメ トキシエチル、2ーケトーnーパレリック酸メチル、3 ーメチルー2ーケトーnーパレリック酸メチル、2ーケ トーカブロニック酸メチル、2ーケトーエナンチック酸 メチル等のβーケトエステル化合物類を挙げることがで きる。更に別の安定化剤として、モノエタノールアミ ン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン等のア ルカノールアミン類、更に一般的に使用される兪属アル 40 コキシドの安定化剤等も挙げることができる。

【0020】少なくともアルミニウムアルコキシドと安定化剤とから成る途布液に使用される希釈溶媒としては、例えば、メチルアルコール、エチルアルコール、ロープロピルアルコール、isoープロピルアルコール、ブチルアルコール、エチレングリコール・エチレングリコールーモノーロープロピルエーテル、ジメチルアセトアミド、メチルエチルケトン、メチルインプロピルケトン等、及びこれらの混合溶媒を挙げることができる。

【0021】塗布液の作製方法としては、アルミニウム 50 被覆する。この際、有機チタン化合物が空気中の水分と

アルコキサイドが空気中の水分とすばやく反応してゲル化し白海化するのを防ぐため、これを防止する効果のあるBージケトン化合物類、Bーケトエステル化合物類又はアルカノールアミン類等の安定化剤を例えばモル比で1以上を加え、各種アルコール類の希釈溶媒で塗布し易い濃度まで、例えば10~20倍に希釈して途布液とすることもできるし、子め少量の水を加えて部分加水分解もしくは完全加水分解してから塗布液とすることもできる。好ましい混合割合としては、モル比で、アルミニウ10 ムアルコキシド:希釈溶媒:安定化剤:水=1:10~100:0.5~2:0~5である。

【0022】 基体上に塗布液を塗布する塗布方法としては、ディッピング法、スピンコート法、ノズルフローコート法、スプレー法、リバースコート法、フレキソ法、印刷法、フローコート法、バーコート法等既知の塗布手段が適宜使用することができる。

【0023】次いで、塗布皮膜を乾燥し熱処理してアモルファスアルミナ層を形成させる条件としては、まず鏡布皮膜が形成された基体を室温から100℃以下で数分から数時間乾燥させた後、約600℃以下、好ましくは550℃以下でしかも200℃以上の温度で、1分間から60分間焼成することによりアモルファスアルミナ層を形成することができる。

【0024】次に、基体の上にアモルファスアルミナ層が形成された材料には熱水処理又は加熱水蒸気処理が施される。すなわち、50~150℃の熱水中へ基体の上にアモルファスアルミナ層が形成された材料を10秒から24時間浸漬したり、熱水蒸気に1秒以上曝すことによりアモルファスアルミナ層の表層表面が解膠作用を受けて、特異で微小な孔状の空隙を持った花弁状の形状物がランダムに集合体化した表層表面を有するものとなり、目的とする平版印刷版の基板として使用可能な特異な空隙と形状化をした構造皮膜を得ることができる。

【0025】次いで花弁状構造皮膜が形成された基体を、室温から150℃前後までで10秒以上乾燥したのち、300~750℃の温度範囲で1分以上1時間以内の時間焼成することにより、目的とする強固で特異な微細空隙構造を持つ花弁状アルミナ膜を形成することができる。尚、花弁状アルミナ膜の膜厚としては、10nm以上10μm以下が好ましいものである。更に花弁状アルミナ膜は、中心線平均粗きを面拡張した平均面相さRa"値が17nm以上、且つ比表面積Saが1.5以上であることが好ましい。

【0026】本発明の酸化チタン層について説明する。本発明の酸化チタン層は前述の花弁状アルミナ層の上に設けられた酸化チタン皮膜であることを特徴とし、以下の方法によって作製される。即ち、例えば、チタンアルコキシドのような有機チタン化合物の加水分解と脱水縮重合により花弁状アルミナの表面に無定形チタニア層を被照する。この際、有機チタンル合物が空気中の水分と

(6)

40

.

Oblon

特/ 2000-181068

すばやく反応してゲル化し、白濁化するのを防ぐために 特定の安定化キレート化剤として), 3 ージケトン (β ージケトン) 化合物類及び/又はβーケトエステル化合 物類を使用することができる。また更に子め水を加えて 部分加水分解もしくは完全加水分解してから、花弁状ア ルミナの表面に無定形チタニア層を被覆することもでき る。次いで、花弁状アルミナの表面に設けた無定形チタ ニアを加熱焼成して酸化チタン層とする。

【0027】本発明に用いる有機チタン化合物の具体例 プロポキシチタン、テトラーnープロポキシチタン、テ トラーnーブトキシチタン、テトラーtcrt-ブトキ シチタン、テトラメトキシチタン等や、チタニルアセチ ルアセチート等のチタンキレート等を挙げることができ

【0028】本発明の花弁状アルミナの表面に無定形チ タニア局を被職する方法としては、まず、有機チタン化 合物とβ-ジケトン化合物類及び/又はβ-ケトエステ ル化合物類等のキレート剤を例えばモル比で1以上を加 で、例えば10~20倍に希釈し、更に必要に応じて少 量の水を加えて塗布液とする。好ましい混合割合として は、モル比で、有機チタン化合物;希釈溶媒;キレート 剤:水=1:10~100:0.5~2:0~5であ <u>ځ</u>.

【0029】この時使用するキレート剤の具体例として は、例えば、アセチルアセトン、ジピロパイルメタン、 トリフルオロアセチルアセトン、ヘキサフルオロアセチ ルアセトン等の1,3-ジケトン(8-ジケトン)化合 アセト酢酸アリル、アセト酢酸ベンジル、アセト酢酸ー isoープロピル、アセト酢酸ーtcttーブチル、ア セト酢酸- isoープチル、アセト酢酸-2ーメトキシ エチル、2ーケトーnーパレリック酸メチル、3ーメチ ル-2-ケト-n-パレリック酸メチル、2-ケトーカ プロニック酸メチル、2ーケトーエナンチック酸メチル 等のβーケトエステル化合物類を挙げることができる。

【0030】又、希釈溶媒としては、例えば、メチルア ルコール、エチルアルコール、n-プロピルアルコー ル、iso-プロピルアルコール、ブチルアルコール、 エチレングリコール、エチレングリコールーモノーn-プロピルエーテル、ジメチルアセトアミド、メチルエチ ルケトン、メチルイソプロピルケトン等、及びこれらの 混合溶媒を挙げることができる。

【0031】花弁状アルミナ層上に無定形チタニア層盤 布液を塗布する途布方法としては、ディッピング法、ス ピンコート法、ノズルフローコート法、スプレー法、リ パースコート法、フレキソ法、印刷法、フローコート 法、パーコート法等、既知の堕布手段が適宜使用するこ とができる。途布された無定形チタニア層は、蜜温から 50 設ける方法は、上記有機基が結合した珪素原子を含有す

150℃で数秒から数時間糞燥させる。

【ロロ32】次いで、本発明による花弁状アルミナ層の 表面に設けた無定形チタニアを焼成するには、200~ 900℃、好ましくは300~100℃の温度で1分か ら2時間焼成することにより達成される。本発明による 酸化チタン層の膜厚としては、10nm~10μmが好 ましい。

【0033】また別の花弁状アルミナ層の表面に酸化チ タン層を設ける方法として、四塩化チタン又は硫酸チタ としては、例えば、テトラエトキシチタン、テトライソ 10 ンの酸性水溶液に、必要に応じてアルカリ水溶液を添加 して塗布液とし、花弁状アルミナ層の表面に塗布して乾 燥し、好ましくは300~700℃の温度で1分から2 時間焼成して酸化チタン層を設ける方法や、結晶性酸化 チタンソルを花弁状アルミナ層の表面に途布して乾燥す る方法等があり、いづれの方法も本発明の酸化チタン層 作製方法として利用できる。

【0034】本発明の有機基が結合した残素原子を含有 するポリシロキサン塗膜層は、当該有機基が炭素数1~ 30のアルキル基、アルキレン基、アリール基及び複素 を特徴とし、有機基として炭素数1~30のアルキル 基、アルキレン基、アリール基及び複素環基より成る群 から選ばれる少なくとも1種の有機基の少なくとも1個 を有するアルコキシシラン化合物類、当該アルコキシシ ラン化合物類の部分加水分解縮合物もしくは当該アルコ キシシラン化合物類の加水分解縮合物より調製されたも のである。

【0035】また、当該アルコキシシラン化合物類のア ルコキシル基としては、メトキシ基、エトキシ基、イソ 物類及び/又はアセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、 30 プロポキシ甚、nープロポキシ基、ブトキシ基、βーメ トキシエトキシ基などの炭素数が10以下の低級アルコ ール類から導かれるアルコキシル基を挙げることができ

> 【0036】本発明の有機基が結合した珪素原子を含有 するアルコキシシラン化合物の具体例としては、例え は、ジアリルジエトキシンラン、ヘキシルトリエトキシ シラン、1, 2ービス (プチルジエトキシシリル) エタ ン、プロモフェニルトリメトキシシラン、ジ(3ークロ ロプロピル) ジメトキシシラン、デシルトリエトキシシ ラン、ジフェニルジメトキシシラン、ドデシルトリメト キシシラン、ヘキサデシルトリメトキシシラン、ジイソ ブチルジェトキシシラン、3-(メタアクリルオキシ) プロピルトリメトキシシラン、オクタデシルトリメトキ シシラン、オクチルトリエトキシシラン、フェエルトリ メトキシシラン、4ートリルトリメトキシシラン、3ー (トリエトキシシリル) プロピルシクロベンタンジエ ン、トリビニルエトキシシラン等が挙げられる。

> 【0037】本発明の有機基が結合した珪素原子を含有 するポリシロキサン強膜層を本発明の酸化チタン層上に

(6)

特開2000-181068

10

q るアルコキシシラン化合物類の中から1種以上を選び、 それらを溶解可能な有機溶媒を選んで溶解させ、必要に 応じて他の添加剤を加えて塗布液とし、ディッピング 注、スピンコート注、ノズルフローコート法、スプレー 法、リバースコート法、フレキソ法、印刷法、フローコ 一ト法、バーコート法等、既知の始布予段により途布 し、乾燥、焼成して作製することができる。この時使用 できる有機溶媒としては、メチルアルコール、エチルア ルコール、πープロピルアルコール、iso-プロピル アルコール、ブチルアルコール、エチレングリコール、 10 エチレングリコールーモノnープロピルエーテル、2-メトキシエタノール等のアルコール類、アセトン、メチ ルエチルケトン、メチルイソプロピルケトン等のケトン 類、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド等の アミド類、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロビルエス テル、メチルセルソルプアセテート等のエステル類、テ トラヒドロフラン等の複素環化合物等を挙げることがで きる。その他添加剤としては、各種界面活性剤、塗布助 剤、酸触媒等を挙げることができる。又、乾燥には、室

温から150℃以下で数分から数時間乾燥させることに 20

より、焼成は200~500℃で1分から1時間加熱処

理することによって硬度及び耐久性に優れた、本発明の

有機基が結合した建素原子を含有するポリシロキサン塗

膜層を作製することができる。有機基が結合した珪素原

子を含有するポリシロキサン塗膜層の膜厚としては、5

πm~10μmが好ましい。 【0038】本発明の平版印刷版原版を用いた印刷刷版 の作成方法について説明する。本発明の平版印刷版原版 に画像者き込みを行うことのできる光顔としては、活性 一光線としてエキシマレーザーや半導体レーザーの第二 高調波、第三高調波、及び第四高調波で輝線が300n m以下のレーザー、放射線として電子線やX線等を挙げ ることができる。平版印刷版原版に画像書き込みを行う 方法としては、活性光線や放射線による全面照射の場合 にはガラス板上に形成された画像等をマスクとして全面 **服射すれば目的とする画像を本発明の平版印刷版原版の** 上に作製することができる。高密度エネルギー光線や放 射線ピームを光源とする場合には、予めコンピューター 等によりデジタル化された情報を用いて、光源ビームを 40 直接本発明の平版印刷版原版に走査照射することにより 画像が形成される。照射条件は、有機基が結合した珪素 原子を含有するポリシロキサン金膜層の厚さや光源パワ ーの強度によって大きく変わるため特定できないが、時 間的には教秒から数時間以内である。その終了点は、該 光照射部の水との接触角が、5度以下の超親水性となる ことによって知ることができる。すなわち、詳細なメカ ニズムは不明であるが、光照射された部分では酸化チタ ンによる光触媒作用により、有機基が結合した珪素原子 を含有するポリシロキサン塗膜層部分の水との接触角が 50 風乾後、500℃、30分間焼成して酸化チタン層を形

5度以下となって超親水化する。この様に、本発明によ る印刷刷版作製方法としては、光を照射するだけで良 く、現像液による現像処理など煩わしい工程を経る必要 はない。

【0039】本発明による平版印刷版原版から得られた 印刷刷版は、前述の親水部は印刷に於ける非面像部とな り、又その他部分はインキ受容部となって印刷画像部と なる。この時得た印刷刷版は、そのまま印刷刷版として 用いることも可能であるが、印刷前に予めガム被等によ り不咳脂化するのが望ましい。

【0040】不感脂化とは、今日広く印刷業界で一般に 行われている印刷に際しての前処理であって、印刷刷版 の親水性部分へのインキ着肉による印刷汚れを防止する 日的で行われる。すなわち、水に水系の不感脂化剤(例 えば、アラビアゴム、デキストリン、カルボキシメチル セルロース等の天然水溶性高分子やポリビニルアルコー ル、ポリビニルピロリドン、ポリアクリル酸等の水溶性 合成高分子)や必要に応じて酸や界面活性剤が加えられ て作製されたガム液を、印刷刷版に塗布して親水部を不 感脂化した後、乾燥して印刷刷版とし、印刷に供され る。この時使用されるインキは、通常の感光性平版印刷 刷版を使用して行われる印刷と全く同じインキを使用し て印刷することができる。

[0041]

【実施例】次に、本発明を実施例により更に詳しく具体 的に説明するが、もとより本発明はこれら実施例に限定 されるものではない。

【0042】〔実施例1〕トリプトキシアルミニウム2 4. 3gを損拌しつつイソプロピルアルコール100g 光線として300mm以下の紫外線光、高密度エネルギ 30 中に添加する。更に攪拌しつつアセト酢酸エチルエステ ル13gを添加し、室温にて1時間提拌した。次いで、 イソプロピルアルコール20gと水1.2gの混合液を **攪拌しつつ加え、添加後さらに3時間攪拌して塗布液と** した。 益布液中に 2. 5 x 2. 5 c m の予め脱脂処理を 施したガラス板を漬け、持ち上げるディッピング法によ りアルミナソル層をガラス基板上に設けた。風乾後、4 00℃にて10分間焼成した後、90℃の熱水中に10 分間浸漬した。浸漬終了後、再度400℃にて10分間 焼成することにより花弁状アルミナ層を形成できた。 1 0,000倍の電子顕微鏡にて表面が花弁状の特異な形 状をしていることが確認できた。

> 【0043】チタニウムテトラーnーブトキシドモノマ −3、 4 g をエタノール 4 6 g に溶解した溶液に、攪拌 しながらアセチルアセトン1gとエタノール14gの混 合液を添加した。添加後3時間窓温にて攪拌した後、水 0. 72gとエタノール14gの混合液を加えて更に2 時間攪拌した。作製したチタニウムゾル溶液を用い、ス ピナーにより、3000rpm、15秒間の条件下で先 の花弁状アルミナ層を設けたガラス基板上に塗布した。

特開2000-181068

(1)

03- 7- 9; 3:37PM;志部

成した。酸化チタン層の膜厚は30 nmであった。

【0044】次ぎに、オクチルトリメトキシシランの5%メチルエチルケトン溶液200gに0.01N塩酸水溶液0.7gを添加した溶液を用い、スピナーにて3000rpm、15秒の条件下、先の酸化チタン層上に塗布した。風乾後、400℃、10分間焼成して、木発明のガラスを携板とする平版印刷版原版を得た。

11

【0045】本発明の平版印刷版原版の表面に、ガラス 製写真乾板に作成した文字画像を密着させ、低圧水鈕放 電燈(253-310nm、石井商店製)にて15分間 10 好な印刷物であった。 照射して印刷刷版を得た。この時印刷刷版に於ける光照 射部の接触角は5度以下であり、未照射部は135度で ブル塗布液を、予め即あった。

【0046】次いで、印刷刷版をガム液(UG1を2倍に希釈;ポリクロームジャパン社製)にて満らして乾燥した。印刷刷版を両面テープで金属板上に固定し印刷を行った。印刷は、馒し水NA108W(1:50希釈、大日本インキ化学工業社製)の存在下、インキローラーにインキ(GEOSーG紅N、大日本インキ化学工業社製)付けを行った後、ゴムローラーに文字画像を転写することによって行った。以上の手順で1枚の文字の印刷物を得た。以下、湿し水付け→インキ付け→ゴムローラー転写→紙転写のサイクルで印刷を続けて、500枚の印刷物を得た。この間印刷物としての文字品質は良好であった。

【0047】〔実施例2〕実施例1で作製したアルミナソル塗布液を、子め脱脂処理をしたB4ワイドサイズで0.3mm厚のステンレス板鋼上にロッド番号#12のワイヤーバーにて塗布した。風乾後、400℃にて10 30分間焼成したのち、90℃の熱水中に10分間浸漬した。浸資終了後、再度400℃にて10分間焼成することにより花弁状アルミナ層を形成できた。

【0048】次いで実施例1で作製したチタニウムゾル溶液を花弁状アルミナ層の上にロッド番号#8のワイヤーバーにて途布した。風乾後、500℃、30分間焼成して酸化チタン層を形成した。次ぎにオクタデシルトリエトキシシランの5%メチルエチルケトン溶液250gに0.01N塩酸水溶液1.0gを添加した溶液を用い、酸化チタン層上にロッド番号#8のワイヤーバーに40で塗布した。風乾後、300℃、10分間焼成して、本発明のステンレス鋼板を基板とする平版印刷版原版を得た

【0049】本発明の平版印刷版原版の表面に、ガラス 製写真乾板に作成した文字両像を密着させ、低圧水銀放 電燈 (253-310nm、石井商店製)にて30分間 照射して印刷刷版を得た。印刷刷版をガム (UG1を2倍に希釈;ポリクロームジャパン社製) 処理したのち、印刷機 (TOKO-820L;東京航空計器社製) に装着した。印刷条件として、印刷速度;1,000枚/時間、印刷用紙;十条ダイヤコートB4、インキ;GEOS-G紅S(大日本インキ化学工業社製)、湿し水;NA108W(1:50布釈、大日本インキ化学工業社製)の条件下、3,000枚の印刷テストを実施した。得られた印刷物3,000枚は、品質等の問題もなく良

12

【0050】【実施例3】実施例1で作製したアルミナ ゾル塗布液を、予め脱脂処理をしたB4ワイドサイズで 0.27mm厚のトタン板上にロッド番号#12のワイ ヤーパーにて塗布した。風乾後、250℃にて30分間 焼成したのち、90℃の熱水中に10分間浸漬した。浸 漬終了後、再度250℃にて20分間焼成することによ り花弁状アルミナ層を形成できた。

【0051】次いで実施例1で作製したチタニウムゾル溶液を花弁状アルミナ層の上にロッド番号#8のワイヤーバーにて塗布した。風乾後、250℃、1時間焼成して酸化チタン層を形成した。次ぎにオクタヂシルトリエトキシシランの5%メチルエチルケトン溶液250gに0.01N塩酸水溶液1.0gを添加した溶液を用い、酸化チタン層上にロッド番号#8のワイヤーバーにて塗布した。風乾後、250℃、15分間焼成して、本発明のトタン板を基板とする平版印刷版原版を得た。

【0052】本発明の平版印刷版原版の表面に、ガラス製写真乾板に作成した文字画像を密着させ、低圧水銀放電燈(253-310nm、石井商店製)にて30分間照射して印刷刷版を得た。印刷刷版をガム(UG1を2倍に希釈;ポリクロームジャパン社製)処理したのち、印刷機(TOKO-820L;東京航空計器社製)に装着した。印刷条件として、印刷速度;3、000枚/時間、印刷用紙;十条ダイヤコートB4、インキ;GEOS-G紅S(大日本インキ化学工業社製)、湿し水;NA108W(1:50希釈、大日本インキ化学工業社製)の条件下、3、000枚の印刷テストを実施した。得られた印刷物3、000枚に、品質等の問題もなく良好な印刷物であった。

[0053]

【発明の効果】本発明による、基板上に花弁状アルミナ 層、酸化チタン層および有機基が結合した珪素原子を含 有するポリシロキサン塗膜層の三層構造を持った平版印 刷版原版は、光を照射するだけと言う簡便でクリーンな 製版方法により、平版印刷刷版を製造することができる。

Oblon

;+81 3 5330 6044

54/ 54

(8)

特別2000-181068

フロントページの統き

(72) 発明者 忠永 清治 大阪府堺市中首舌鳥町 6 ~998~ 3

(72)発明者 松田 厚範

大阪府河内長野市緑ケ丘中町12-5

Fターム(参考) 2H025 AB03 AC01 AC04 AC05 AC06

ACO8 BH03 DA18 DA19 DA40

EA04 EA10

2H096 AA06 BA16 CA05 CA12 CA20

EA02 EA03 EA04 EA05 EA06

EA07

2H114 AA04 AA15 BA01 DA04 DA08

DA14 DA38 GA38